

iCeMS解析センター機器(29台)COVID-19対応一覧 (2020/06/01現在)

- ・全カテゴリーの登録ユーザーが利用可能になります。
- ・iCeMS外からの新規利用者登録申請の受付を再開しています。
- ・換気装置を稼働させ、可能であれば扉の開放により、密閉空間となることを避けて下さい。
- ・実験室毎の定員を守って下さい。
- ・2名以上の使用が可能な場合でも、可能な限り会話を避けて下さい。
- ・利用の際にはマスクを持参し、着用して下さい。
- ・入室前に手指のアルコール消毒をして下さい。
- ・機器の使用毎に、触れた部分をアルコール消毒液により拭き取り消毒した後、センター担当者へ連絡して下さい。(MOO4、NMRIは担当者への連絡不用。)
- ・機器の使用後、数日間の間に感染症状が発生した場合には解析センターへ連絡して下さい。
- ・状況の変化により、iCeMS及び解析センターが閉鎖された場合は、予約があっても利用できなくなります。

解析センター 機器番号	研究機器名	メーカー名	型番	設置場所 (建物名/ 部屋番号)	備考	担当責任者	機器の状況	6/1からの対応措置 (期限を区切らず次のお知らせまで継続します。)
B001	高速共焦点顕微鏡	(株) ニコン	AIR	総合研究1号館 209号室		藤原	通常稼働状態	解析センター技術指導者を除き、 単独で利用する場合に限り利用可。 入口の入退室記録に入室/退室時間、名前、所属グル ープを記入して下さい。 (複数人数での利用不可。)
B002	共焦点超解像顕微鏡	オリンパス (株)	FV-1000	総合研究1号館 別館305号室		藤原		
B003	STED超解像顕微鏡	ライカマイクロシ ステムズ	TCS SP8 STED	総合研究1号館 別館301号室		藤原		
B004	共焦点・FCCS顕微鏡	カルツァイスマ イクロスコピー	LSM780	総合研究1号館 別館301号室		藤原		
B005	超解像顕微鏡	カルツァイスマ イクロスコピー	LSM880 Airyscan	総合研究1号館 別館304号室		藤原		
B006	共焦点顕微鏡	カルツァイスマ イクロスコピー	LSM710	総合研究1号館 別館301号室		藤原		
B007	多光子超解像高速 顕微鏡	カルツァイスマ イクロスコピー	LSM980NLD Airyscan2	総合研究1号館 別館304号室		藤原		
B008	高速共焦点顕微鏡 統合システム	アンドール	Dragonfly	総合研究1号館 別館302号室		藤原		
B101	フローサイトメー ター	ベクトン・ディッ キンソン	FACS Canto II	本館A202号室		本間	通常稼働状態	利用可 (機器室内複数人数での利用不可)
B102	セルソーター	ベクトン・ディッ キンソン	FACS Aria II SORP	本館A202号室		本間		
B103	キャピラリーDNA シーケンサー	ライフテクノロ ジーズ	3130xlGenetic Analyzer	iCeMS研究棟 303号室		本間		
M001	電界放出型透過電 子顕微鏡	日本電子 (株)	JEM-2200FS	本館電子顕微鏡室		辻本	スタンバイ状態	応相談
M002	電界放出型走査電 子顕微鏡	日本電子 (株)	JSM-75FCT	総合研究1号館 B21号室		辻本	通常稼働状態	利用可
M003	X線吸収分析装置	(株) リガク	R-XASLooper/S	本館A103号室		辻本	スタンバイ状態	利用可
M004	核磁気共鳴装置	ブルカー・バイオ スピン	AVANCE III 500USP	総合研究1号館 B21号室		辻本	通常稼働状態	利用可(機器室内複数人数での利用不可)
M005	ICP発光分析装置	(株) 島津製作所	ICPS-8100	本館A102号室		辻本	通常稼働状態	応相談
M006	核磁気共鳴装置	日本電子 (株)	JNM-ECZ600R/M3	iCeMS研究棟 地下001号室		辻本	通常稼働状態	利用可
M101	ガスクロマトグラ フ質量分析計	(株) 島津製作所	GCMS-QP2010Plus	本館A102号室		辻本	スタンバイ状態	利用可
M102	赤外分光装置	サーモフィッシャー サイエンティフィック	Nicolet 6700	本館A104号室		樋口	通常稼働状態	利用可 (ただし、吸着装置ルーム(本館A104号室)の複数人数で の利用は不可。機器担当責任者に連絡をして予約してく ださい。)
M103	吸着装置	マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-miniII	本館A104号室	Mini A	樋口		
		マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-miniII	本館A104号室	Mini B	樋口		
		マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-miniII-SP	本館A104号室	Mini C	樋口		
M104	高精度ガス・蒸気 吸着量測定装置	マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-max12-N-VP-##	本館A104号室	Max A	樋口		
		マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-max12-N-VP-SP	本館A104号室	Max B	樋口		
M105	吸着装置	マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-HP	本館A104号室		樋口		
		マイクロトラッ ク・ベル (株)	BELSORP-HP	本館A104号室	低温対応(個室)	樋口		
M201	オスミウムプラス モニター	フィルジェン (株)	OPC60AL	総合研究1号館 B21号室		辻本	通常稼働状態	利用可
M202	オートファイン モニター	日本電子 (株)	JFC-1600	総合研究1号館 B21号室		辻本	通常稼働状態	利用可
M501	塗工凝固装置	(株) 市金工業		総合研究1号館 314号室		シバニヤ	通常稼働状態	利用可